

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年12月26日

新潟県知事 米 山 隆 一

新潟県規則第50号

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則の一部を改正する規則

新潟県工業技術総合研究所機械器具貸付料規則（昭和48年新潟県規則第17号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動別表号」という。）に対応する次の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動後別表号」という。）が存在する場合には当該移動別表号を当該移動後別表号とし、移動別表号に対応する移動後別表号が存在しない場合には当該移動別表号（以下「削除別表号」という。）を削り、移動後別表号に対応する移動別表号が存在しない場合には当該移動後別表号（以下「追加別表号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び削除別表号を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（別表の号の表示及び追加別表号を除く。）に改める。

改 正 後	改 正 前
別表（第4条関係）	別表（第4条関係）
機 械 器 具	機 械 器 具
1 金属加工機械 (1)～(5) (略) <u>(6) ボール盤</u>	1 金属加工機械 (1)～(5) (略)
2 繊維加工機械 (1) (略) <u>(2)</u> (略) <u>(3)</u> (略) <u>(4)</u> (略) <u>(5)</u> (略) <u>(6)</u> (略) <u>(7)</u> (略)	2 繊維加工機械 (1) (略) <u>(2) パッドスチーマ</u> <u>(3)</u> (略) <u>(4)</u> (略) <u>(5)</u> (略) <u>(6)</u> (略) <u>(7)</u> (略) <u>(8)</u> (略)
3 測定試験機器 (1)～(12) (略) <u>(13)</u> (略) <u>(14)</u> (略) <u>(15)</u> (略) <u>(16)</u> (略) <u>(17)</u> (略) <u>(18)</u> (略) <u>(19)</u> (略) <u>(20)</u> (略) <u>(21)</u> (略) <u>(22)</u> (略) <u>(23)</u> (略) <u>(24)</u> (略) <u>(25)</u> (略) <u>(26)</u> (略) <u>(27)</u> (略) <u>(28)</u> (略) <u>(29)</u> <u>測色計</u>	3 測定試験機器 (1)～(12) (略) <u>(13) スキー曲げ試験機</u> <u>(14) スキー用ねじり試験機</u> <u>(15)</u> (略) <u>(16)</u> (略) <u>(17)</u> (略) <u>(18)</u> (略) <u>(19)</u> (略) <u>(20)</u> (略) <u>(21)</u> (略) <u>(22)</u> (略) <u>(23)</u> (略) <u>(24)</u> (略) <u>(25)</u> (略) <u>(26)</u> (略) <u>(27)</u> (略) <u>(28)</u> (略) <u>(29)</u> (略) <u>(30)</u> (略) <u>(31) 色彩色差計（色彩計又は色彩解析計）</u>

<u>(30)</u>	(略)	<u>(32)</u>	(略)
<u>(31)</u>	<u>分光光度計</u>	<u>(33)</u>	<u>自記分光光度計</u>
<u>(32)</u>	(略)	<u>(34)</u>	(略)
<u>(33)</u>	(略)	<u>(35)</u>	<u>自動糸伸縮率測定器</u>
<u>(34)</u>	<u>データロガー</u>	<u>(36)</u>	(略)
<u>(35)</u>	(略)	<u>(37)</u>	<u>ハイブリッドレコーダ(データロガー)</u>
<u>(36)</u>	(略)	<u>(38)</u>	(略)
<u>(37)</u>	(略)	<u>(39)</u>	(略)
<u>(38)</u>	(略)	<u>(40)</u>	(略)
<u>(39)</u>	(略)	<u>(41)</u>	(略)
<u>(40)</u>	(略)	<u>(42)</u>	<u>静電気許容度試験器</u>
<u>(41)</u>	(略)	<u>(43)</u>	(略)
<u>(42)</u>	(略)	<u>(44)</u>	(略)
<u>(43)</u>	(略)	<u>(45)</u>	(略)
<u>(44)</u>	(略)	<u>(46)</u>	(略)
<u>(45)</u>	(略)	<u>(47)</u>	<u>超音波探傷システム</u>
<u>(46)</u>	(略)	<u>(48)</u>	(略)
<u>(47)</u>	(略)	<u>(49)</u>	(略)
<u>(48)</u>	(略)	<u>(50)</u>	(略)
<u>(49)</u>	(略)	<u>(51)</u>	(略)
<u>(50)</u>	(略)	<u>(52)</u>	(略)
<u>(51)</u>	(略)	<u>(53)</u>	(略)
<u>(52)</u>	(略)	<u>(54)</u>	(略)
<u>(53)</u>	<u>信号発生器</u>	<u>(55)</u>	(略)
<u>(54)</u>	(略)	<u>(56)</u>	(略)
<u>(55)</u>	(略)	<u>(57)</u>	(略)
<u>(56)</u>	(略)	<u>(58)</u>	<u>標準信号発生器</u>
<u>(57)</u>	(略)	<u>(59)</u>	(略)
<u>(58)</u>	(略)	<u>(60)</u>	(略)
<u>(59)</u>	(略)	<u>(61)</u>	(略)
<u>(60)</u>	(略)	<u>(62)</u>	(略)
<u>(61)</u>	(略)	<u>(63)</u>	(略)
<u>(62)</u>	(略)	<u>(64)</u>	(略)
<u>(63)</u>	<u>レーザー測長器(運動精度測定システムを含む。)</u>	<u>(65)</u>	(略)
<u>(64)</u>	(略)	<u>(66)</u>	(略)
<u>(65)</u>	(略)	<u>(67)</u>	(略)
<u>(66)</u>	(略)	<u>(68)</u>	<u>レーザー測長器(運動精度測定システムを含む。)</u>
<u>(67)</u>	<u>ファイバースコープ</u>	<u>(69)</u>	(略)
<u>(68)</u>	<u>加速寿命試験機</u>	<u>(70)</u>	(略)
<u>(69)</u>	(略)	<u>(71)</u>	<u>紫外線オートフェードメータ</u>
<u>(70)</u>	(略)	<u>(72)</u>	<u>電源電圧許容度試験機</u>
<u>(71)</u>	(略)	<u>(73)</u>	(略)
		<u>(74)</u>	<u>光ファイバースコープ</u>
		<u>(75)</u>	<u>熱伝導率測定装置</u>
		<u>(76)</u>	<u>ONH分析装置</u>
		<u>(77)</u>	<u>加速度寿命試験機(プレッシャーク</u>
		<u>カー)</u>	
		<u>(78)</u>	(略)
		<u>(79)</u>	(略)
		<u>(80)</u>	(略)

<u>(72)</u>	(略)	<u>(81)</u>	(略)
<u>(73)</u>	(略)	<u>(82)</u>	(略)
<u>(74)</u>	(略)	<u>(83)</u>	(略)
<u>(75)</u>	(略)	<u>(84)</u>	(略)
<u>(76)</u>	(略)	<u>(85)</u>	(略)
<u>(77)</u>	(略)	<u>(86)</u>	(略)
<u>(78)</u>	(略)	<u>(87)</u>	(略)
<u>(79)</u>	(略)	<u>(88)</u>	(略)
<u>(80)</u>	(略)	<u>(89)</u>	(略)
<u>(81)</u>	(略)	<u>(90)</u>	(略)
<u>(82)</u>	<u>光沢度計</u>	<u>(91)</u>	<u>光沢度計（グロス計）</u>
<u>(83)</u>	(略)	<u>(92)</u>	(略)
<u>(84)</u>	(略)	<u>(93)</u>	(略)
<u>(85)</u>	(略)	<u>(94)</u>	(略)
<u>(86)</u>	(略)	<u>(95)</u>	(略)
<u>(87)</u>	(略)	<u>(96)</u>	(略)
<u>(88)</u>	(略)	<u>(97)</u>	(略)
<u>(89)</u>	(略)	<u>(98)</u>	(略)
<u>(90)</u>	(略)	<u>(99)</u>	(略)
<u>(91)</u>	(略)	<u>(100)</u>	(略)
<u>(92)</u>	(略)	<u>(101)</u>	(略)
<u>(93)</u>	(略)	<u>(102)</u>	(略)
<u>(94)</u>	(略)	<u>(103)</u>	(略)
<u>(95)</u>	(略)	<u>(104)</u>	(略)
<u>(96)</u>	(略)	<u>(105)</u>	(略)
<u>(97)</u>	(略)	<u>(106)</u>	<u>平面レーザ干渉システム</u>
<u>(98)</u>	(略)	<u>(107)</u>	(略)
<u>(99)</u>	<u>レーザー顕微鏡</u>	<u>(108)</u>	(略)
<u>(100)</u>	(略)	<u>(109)</u>	<u>レーザ顕微鏡</u>
<u>(101)</u>	(略)	<u>(110)</u>	<u>光パワーメータ</u>
<u>(102)</u>	(略)	<u>(111)</u>	(略)
<u>(103)</u>	(略)	<u>(112)</u>	(略)
<u>(104)</u>	(略)	<u>(113)</u>	(略)
<u>(105)</u>	(略)	<u>(114)</u>	(略)
<u>(106)</u>	(略)	<u>(115)</u>	(略)
<u>(107)</u>	(略)	<u>(116)</u>	(略)
<u>(108)</u>	(略)	<u>(117)</u>	(略)
<u>(109)</u>	(略)	<u>(118)</u>	(略)
<u>(110)</u>	(略)	<u>(119)</u>	(略)
<u>(111)</u>	(略)	<u>(120)</u>	(略)
<u>(112)</u>	(略)	<u>(121)</u>	<u>ガスクロマトグラフ質量分析装置</u>
<u>(113)</u>	(略)	<u>(122)</u>	<u>光電子分光分析装置</u>
<u>(114)</u>	(略)	<u>(123)</u>	(略)
<u>(115)</u>	(略)	<u>(124)</u>	(略)
<u>(116)</u>	(略)	<u>(125)</u>	<u>YAGレーザ（１キロワット）</u>
<u>(117)</u>	(略)	<u>(126)</u>	(略)
		<u>(127)</u>	(略)
		<u>(128)</u>	(略)
		<u>(129)</u>	(略)
		<u>(130)</u>	(略)
		<u>(131)</u>	(略)

(118) (略) (119) (略) (120) (略) (121) (略) (122) (略) (123) (略) (124) (略) (125) (略) (126) (略) (127) (略) (128) (略) (129) (略) (130) (略) (131) (略) (132) (略) (133) <u>高温用エリクセン試験機</u> (134) <u>電流プローブ</u> (135) <u>柔軟度試験機</u> (136) <u>電子負荷</u> (137) <u>抱合力試験機</u> (138) <u>多連型乾熱試験機</u> (139) <u>ラローズ法吸水性測定装置</u> (140) <u>紫外線鑑別器</u> (141) <u>保護導通試験器</u> (142) <u>織物摩耗試験機</u>	(132) (略) (133) (略) (134) (略) (135) <u>金属材料腐食評価装置</u> (136) (略) (137) (略) (138) (略) (139) <u>プレス加工摩擦係数測定装置</u> (140) (略) (141) (略) (142) (略) (143) (略) (144) <u>家具強度試験機</u> (145) (略) (146) (略) (147) (略) (148) (略) (149) (略)
4 その他 (1)～(4) (略) (5) (略) (6) (略) (7) (略) (8) (略) (9) (略) (10) (略) (11) (略) (12) (略) (13) (略) (14) (略) (15) (略) (16) <u>ディープラーニング用コンピュータ</u>	4 その他 (1)～(4) (略) (5) <u>真空熱処理炉</u> (6) (略) (7) <u>プラスチック試料燃焼装置</u> (8) <u>構造解析システム</u> (9) (略) (10) (略) (11) (略) (12) (略) (13) (略) (14) (略) (15) (略) (16) (略) (17) <u>滅菌用電子線照射装置</u> (18) (略) (19) (略)
備考 (略)	備考 (略)

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。